

3日目：5月27日（水）

		8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00
A会場	展示室 1－B				9:00 - 11:45 S-5 試料作製の実際と最前線						12:00 - 12:50 LS-15 カールツァイス		13:00 - 14:15 S-5 試料作製の 実際と最前線													
B会場	展示室 1－A				9:00 - 11:45 IBM-4 分析顕微鏡法						12:00 - 12:50 LS-16 ナノアイ ソリューションズ		13:00 - 15:15 IB-1 先端時空間イメージング													
C会場	会議室 1				8:45 - 11:45 M-1 無機材料・磁性材料・低次元材料						12:00 - 12:50 LS-17 サーモフィッシャー サイエンティフィック		13:00 - 16:00 M-1 無機材料・磁性材料・低次元材料													
D会場	会議室 2				9:00 - 11:45 IBM-1 クライオEM・ET・3D ED								13:00 - 14:00 IBM-1 クライオEM・ ET・3D ED													
E会場	会議室 3－A																									
F会場	会議室 3－B				9:00 - 11:45 S-6 AI/機械学習と融合するインテリジェント顕微鏡： 計測の自動化とデータ駆動型ナノサイエンス						12:00 - 12:50 LS-18 ブルカー・ジャパン															
G会場	会議室 4－A				9:00 - 11:45 S-3 ナノテラスが拓く顕微イメージングの最前線						12:00 - 12:50 LS-19 アメテック															
H会場	会議室 4－B				8:40 - 11:50 IBM-6 その場観察・局所物性計測						12:05 - 12:55 LS-20 オックスフォード インストルメンツ		13:05 - 16:00 IBM-6 その場観察・局所物性計測													
ポスター	展示室 2・3				9:00 - 13:00 ポスター展示								13:00 - 14:30 ポスター撤去													
企業展示					9:00 - 15:00 機器展示																					
写真コンクール					9:00 - 13:00 写真展示								13:00 - 14:30 写真撤去													
		8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00